

電子顕微鏡ステーション基礎講義

日 時

10月4日（金） 09:30～10:20（受付9：15～）

場 所

千現地区 本館 1F小セミナー室

定 員

10名

内 容

- ・ TEMの原理などの基礎について講義いたします。
- ・ 言語は日本語です。

お問い合わせ

電子顕微鏡ステーション
事務局

tem@nims.go.jp

内線：2150

※ ご希望の方は、申込フォームより申し込みください。

https://www.nims.go.jp/tem/news/20191004_001.html



申込QRコード